# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-367234 (P2002-367234A)

(43)公開日 平成14年12月20日(2002.12.20)

(21)出願番号	ţ	特願2001-168620(P2001	-168620)	(71)	出願人	000003	078		
			<b>審查請求</b>	有	請求巧	頁の数11	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く
								533Z	
		5 3 3						533P	
		5 3 1						5 3 1 Z	
		5 0 1						501Z	5D119
G11B	7/24	5 7 1		G 1	1 B	7/24		571A	5 D O 2 9
(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				รั	7]ド(参考)

(22)出願日 平成13年6月4日(2001.6.4) 株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72) 発明者 平 浩三

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社

東芝柳町事業所内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

Fターム(参考) 5D029 KB20 LA02 LB04 LB07 LB13

LB17 LC11

5D119 AA11 AA22 BA01 BB01 BB02

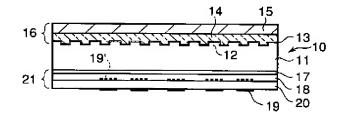
BB03 EB02 JA42 JB02

#### 光ディスクならびにその光ディスクに適した光ディスク装置および情報記録再生方法 (54) 【発明の名称】

# (57)【要約】

【目的】光硬化樹脂からなるカバー層を有する光ディス クの反りを抑止可能な光ディスク、ならびにその光ディ スクに適した光ディスク装置および情報記録再生方法を 提供する。

【解決手段】この発明の光ディスク10は、樹脂基板1 1の一方の面である情報面をカバーするカバー層16に 対し、カバー層と実質的に等しいプロセスで、樹脂基板 に対して対称もしくは対称に近い構成で、樹脂基板の情 報面とは異なる他の面に、光ディスクに記録されている 情報の内容を表示可能なラベル機能付きの樹脂層20が 設けられていることを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】樹脂基板と、

この樹脂基板の一方の面に形成された反射層もしくは反 射層と記録層と、

所定の波長の光が透過可能で、上記反射層もしくは上記 反射層と記録層を覆う第1の樹脂層と、

上記樹脂基板の上記一方の面とは異なる他の一方の面に 設けられ、前記反射層もしくは反射層と記録層に記録さ れている情報の内容を表示可能であって、前記第1の樹 脂層と上記樹脂基板との間に生じる応力と釣り合う応力 10 を上記樹脂基板との間に提供可能な第2の樹脂層と、を 有することを特徴とする光ディスク。

【請求項2】前記第1の樹脂層および前記第2の樹脂層 のそれぞれと前記基材 (樹脂基板) との間には、実質的 に等しい組成または硬化時の内部応力が概ね等しくなる ような特性が与えられた光硬化性樹脂がそれぞれ介在さ れることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。

【請求項3】前記第1の樹脂層および前記第2の樹脂層 のそれぞれは、前記基材(樹脂基板)に対して対称また は対称に準じた構成を有することを特徴とする請求項1 記載の光ディスク。

【請求項4】前記第1の樹脂層および前記第2の樹脂層 のそれぞれは、実質的に等しい組成または硬化時の内部 応力が概ね等しくなるような特性が与えられた光硬化性 樹脂が硬化された層であることを特徴とする請求項1記 載の光ディスク。

【請求項5】前記第1の樹脂層および前記第2の樹脂層 のそれぞれは、前記基材(樹脂基板)に対して対称また は対称に準じた構成を有することを特徴とする請求項4 記載の光ディスク。

【請求項6】前記第1の樹脂層ならびに前記第2の樹脂 層のそれぞれの厚さは、概ね0.1mmで、前記基材 (樹脂基板)の厚さは、概ね1mmであることを特徴と する請求項1記載の光ディスク。

【請求項7】前記第1の樹脂層および前記第2の樹脂層 のそれぞれと前記基材(樹脂基板)との間には、実質的 に等しい組成または硬化時の内部応力が概ね等しくなる ような特性が与えられ、前記第1の樹脂層および前記第 2の樹脂層のそれぞれの厚さに比較して、1/2よりも 薄い光硬化性樹脂がそれぞれ介在されることを特徴とす 40 る請求項6記載の光ディスク。

【請求項8】所定の波長の光を出射するレーザ素子と、 開口数が0.85前後である対物レンズと、

この対物レンズを介在させて、樹脂基板と、樹脂基板の 一方の面に形成された反射層もしくは反射層と記録層 と、所定の波長の光が透過可能で、反射層もしくは反射 層と記録層を覆う第1の樹脂層と、樹脂基板の一方の面 とは異なる他の一方の面に設けられ、反射層もしくは反 射層と記録層に記録されている情報の内容を表示可能で あって、第1の樹脂層と樹脂基板との間に生じる応力と 50

釣り合う応力を樹脂基板との間に提供可能な第2の樹脂 層と、を有する光ディスクに、前記レーザ素子からの光 を集光して得られた光を受光して光電変換することで、 前記光ディスクに記録されている情報に対応する出力を 得るフォトディテクタと、を有することを特徴とする光 ディスク装置。

【請求項9】所定の波長の光を出射するレーザ素子を用 いて光を発生させ、

開口数が0.85前後である対物レンズにより上記レー ザ素子で発生された光を、樹脂基板と、樹脂基板の一方 の面に形成された反射層もしくは反射層と記録層と、所 定の波長の光が透過可能で、反射層もしくは反射層と記 録層を覆う第1の樹脂層と、樹脂基板の一方の面とは異 なる他の一方の面に設けられ、反射層もしくは反射層と 記録層に記録されている情報の内容を表示可能であっ て、第1の樹脂層と樹脂基板との間に生じる応力と釣り 合う応力を樹脂基板との間に提供可能な第2の樹脂層と を有する光ディスクに、集光し、

上記集光された光が光ディスクで反射された光をフォト 20 ディテクタにより受光して光電変換することで、前記光 ディスクに記録されている情報に対応する出力を得るこ とを特徴とする情報再生方法。

【請求項10】所定の波長の光を出射するレーザ素子を 用いて光を発生させ、

開口数が0.85前後である対物レンズを用い、上記レ ーザ素子で発生された光の光強度を記録すべき情報に応 じて変化させて、樹脂基板と、樹脂基板の一方の面に形 成された反射層もしくは反射層と記録層と、所定の波長 の光が透過可能で、反射層もしくは反射層と記録層を覆 う第1の樹脂層と、樹脂基板の一方の面とは異なる他の 一方の面に設けられ、反射層もしくは反射層と記録層に 記録されている情報の内容を表示可能であって、第1の 樹脂層と樹脂基板との間に生じる応力と釣り合う応力を 樹脂基板との間に提供可能な第2の樹脂層とを有する光 ディスクに、集光して、上記光ディスクに情報を記録す ることを特徴とする情報記録方法。

【請求項11】樹脂基板と、この樹脂基板の少なくとも 一方の面に形成された反射層もしくは反射層と記録層 と、所定の波長の光が透過可能で、上記反射層もしくは 反射層と記録層を覆う第1の樹脂層と、樹脂基板の一方 の面とは異なる他の一方の面に設けられ、反射層もしく は反射層と記録層に記録されている情報の内容を表示可 能であって、第1の樹脂層と樹脂基板との間に生じる応 力と釣り合う応力を樹脂基板との間に提供可能な第2の 樹脂層とを有する光ディスクと、

所定の波長の光を出射するレーザ素子と、

開口数が0.85前後である対物レンズと、

この対物レンズを、前記光ディスクの前記反射層または 記録層に対して、所定の相対位置に位置させるレンズ保 持機構と、

前記レーザ素子からの上記所定の波長の光を、前記対物 レンズに案内する任意個数の光学要素と、

前記光ディスクの反射層で反射された反射光を受光して 光電変換することで、前記対物レンズを移動すべき方向 および移動量を算出可能な変化量を出力する任意個数の フォトディテクタと、を有することを特徴とする光ディ スク装置において、

前記レンズ保持機構は、前記対物レンズを、前記対物レ ンズの作用により所定の集束性が与えられた前記レーザ 素子からの光を前記光ディスクの反射層または記録層に 10 集光可能に、前記光ディスクの前記第1の樹脂層の表面 に対して1mm未満の距離で対向させるとともに、 前記対物レンズは、情報の再生時には、前記光ディスク の反射層または記録層で反射された光を取り込んで前記 フォトディテクタが受光可能に、前記光学要素に向けて 案内し、情報の記録時には、前記光学要素により伝達さ れた前記レーザ素子からの光を前記記録層に集光するこ

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

法。

【発明の属する技術分野】この発明は、高密度の情報の 記録が可能な光ディスクならびにその光ディスクに適し た光ディスク装置および情報記録再生方法に係り、特に カバー層の硬化時に生じる反りの影響を受けにくい光デ ィスクならびにその光ディスクに適した光ディスク装置 および情報記録再生方法に関する。

とを特徴とする光ディスク装置ならびに情報記録再生方

### [0002]

【従来の技術】現在、映像(動画)や音楽等の情報を記 録したディスク状媒体(光ディスク)から情報を再生す るシステムが開発され、映画ソフトやカラオケソフト等 を再生する目的で広く利用されている。

【0003】光ディスクとしては、例えばLD(レーザ ディスク)や、ビデオCD(ビデオコンパクトディス ク) あるいはDVD (デジタルバーサタイルディスク) 等が、知られている。なお、最近では、コンピュータの 外部記憶装置として利用可能な一回書き込み(追記)型 ディスク (CD-R, DVD-ROM) や、書き換え可 能型ディスク (CD-RW, DVD-RAM) 等も実用 化されている。

【0004】上述した光ディスクでは、多くの場合、再 生用(記録用)レーザビームが照射される側である情報 信号読み出し面(記録面)と反対側の面に、記録されて いる情報の内容を示すタイトル等が、印刷(またはラベ ル等の貼りつけ)により付加されている。一方、CD-RWディスクやDVD-RAMディスクに代表される情 報の記録が可能な光ディスクは、ユーザが自由にデータ を記録することができるものであるから、ディスクの表 面(非記録面)には、当然、情報の内容を示す印刷等 は、付加されていないが、利用者が情報の内容を示すキ 50 る側が透明基板側(本発明はカバー層側)である点で、

ーワードや識別のための符号や記号を書き込んだり、シ ール等を貼りつけることが可能である。

【0005】ところで、市場のさらなる高密度記録の要 求に従って、使用するレーザビームの波長を短くし、対 物レンズの開口率(以下NAという)を増加させ、記録 密度をさらに高めることが提案されている。

【0006】例えば、NA(開口率)が0.8程度の対 物レンズを用い、例えば波長400nmのレーザビーム を照射して情報を記録し、または再生可能な記録密度の 高い光ディスクを考えると、光ディスクのレーザビーム が照射される側の表面と記録膜までの距離すなわちカバ ー層の厚さは、DVDディスクと同様な基板チルトヲ許 容すると、図8に示すように、0.1mm程度となる。 なお、図8に示す記録密度の高い光ディスク1において も、基板2の材質としてポリカーボネート(PC)が用 いられるものとし、DVD(CD)規格の光ディスクと 同様に、内径が15mm、外形が120mm、厚さが 1.2mmに形成されるとすれば、基材2の厚さは、 1. 2-0. 1=1. 1mmとなる。

### 【0007】

【発明が解決しようとする課題】ところで、厚さが1. 1mmの基材2の一方の面4(通常、ピット列が一体に 形成され、反射膜3が所定の厚さに堆積されている) に、カバー層7として、厚さが75µmのポリカーボネ ートシート6を、厚さが25µmの光硬化樹脂からなる 接着層5により接着すると、接着層5が硬化する際に、 カバー層7に、反りが発生する。

【0008】この反りの程度は、NAが0.8程度であ る対物レンズと光ディスクとの間の間隔に匹敵する大き さであることから、光ディスクに面ぶれが生じた場合 (通常必ず発生する)、光ディスク1のカバー層7と対 物レンズ9とが接触する問題がある。

【0009】このことは、光ディスク1から情報を再生 し、あるいは光ディスク1に情報を記録する際に、振動 あるいは衝撃を生じさせることから、良好な信号の再生 および情報の記録を困難なものとする。

【0010】また、現在利用されているCDやDVDタ イプの光ディスク1と同様、カバー層7(ポリカーボネ ートシート6が接着される側)と反対の側に、光ディス 40 ク1に記録されている情報の内容を示す印刷8が施され たとしても、上述した反りが低減されることはない。

【0011】なお、特開平4-125827号公報に は、透明基板/記録膜層/反射膜層の積層構造で、反射 膜層の上に施す保護膜に用いると同一の樹脂により、保 護膜と反対側の透明基板上に樹脂膜を形成したことを特 徴とするコンパクトディスク対応またはコンパクトディ スクーROM対応の追記型光ディスクが開示されている が、本発明のように厚さが0.1mm程度のカバー層を 想定したものではなく、しかもレーザビームが入射され

5

本発明とは異なる。

【 O O 1 2 】この発明の目的は、光硬化樹脂からなるカバー層を有する光ディスクの反りを抑止可能な光ディスク、ならびにその光ディスクに適した光ディスク装置および情報記録再生方法を提供することにある。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】この発明は、上述の目的 を達成するためになされたもので、樹脂基板と、この樹 脂基板の一方の面に形成された反射層もしくは反射層と 記録層と、所定の波長の光が透過可能で、上記反射層も しくは上記反射層と記録層を覆う第1の樹脂層と、上記 樹脂基板の上記一方の面とは異なる他の一方の面に設け られ、前記反射層もしくは反射層と記録層に記録されて いる情報の内容を表示可能であって、前記第1の樹脂層 と上記樹脂基板との間に生じる応力と釣り合う応力を上 記樹脂基板との間に提供可能な第2の樹脂層と、を有す ることを特徴とする光ディスクを提供するものである。 【0014】またこの発明は、所定の波長の光を出射す るレーザ素子と、開口数が0.85前後である対物レン ズと、この対物レンズを介在させて、樹脂基板と、樹脂 基板の一方の面に形成された反射層もしくは反射層と記 録層と、所定の波長の光が透過可能で、反射層もしくは 反射層と記録層を覆う第1の樹脂層と、樹脂基板の一方 の面とは異なる他の一方の面に設けられ、反射層もしく は反射層と記録層に記録されている情報の内容を表示可 能であって、第1の樹脂層と樹脂基板との間に生じる応 力と釣り合う応力を樹脂基板との間に提供可能な第2の 樹脂層と、を有する光ディスクに、前記レーザ素子から の光を集光して得られた光を受光して光電変換すること で、前記光ディスクに記録されている情報に対応する出 力を得るフォトディテクタと、を有することを特徴とす る光ディスク装置を提供するものである。

【0015】さらにこの発明は、所定の波長の光を出射 するレーザ素子を用いて光を発生させ、開口数が0.8 5前後である対物レンズにより上記レーザ素子で発生さ れた光を、樹脂基板と、樹脂基板の一方の面に形成され た反射層もしくは反射層と記録層と、所定の波長の光が 透過可能で、反射層もしくは反射層と記録層を覆う第1 の樹脂層と、樹脂基板の一方の面とは異なる他の一方の 面に設けられ、反射層もしくは反射層と記録層に記録さ れている情報の内容を表示可能であって、第1の樹脂層 と樹脂基板との間に生じる応力と釣り合う応力を樹脂基 板との間に提供可能な第2の樹脂層とを有する光ディス クに、集光し、上記集光された光が光ディスクで反射さ れた光をフォトディテクタにより受光して光電変換する ことで、前記光ディスクに記録されている情報に対応す る出力を得ることを特徴とする情報再生方法を提供する ものである。

【0016】またさらにこの発明は、所定の波長の光を 出射するレーザ素子を用いて光を発生させ、開口数が 0.85前後である対物レンズを用い、上記レーザ素子で発生された光の光強度を記録すべき情報に応じて変化させて、樹脂基板と、樹脂基板の一方の面に形成された反射層もしくは反射層と記録層と、所定の波長の光が透過可能で、反射層もしくは反射層と記録層を覆う第1の樹脂層と、樹脂基板の一方の面とは異なる他の一方の面に設けられ、反射層もしくは反射層と記録層に記録されている情報の内容を表示可能であって、第1の樹脂層と樹脂基板との間に生じる応力と釣り合う応力を樹脂基板との間に提供可能な第2の樹脂層とを有する光ディスクに、集光して、上記光ディスクに情報を記録することを特徴とする情報記録方法を提供するものである。

【0017】さらにまたこの発明は、樹脂基板と、この 樹脂基板の少なくとも一方の面に形成された反射層もし くは反射層と記録層と、所定の波長の光が透過可能で、 上記反射層もしくは反射層と記録層を覆う第1の樹脂層 と、樹脂基板の一方の面とは異なる他の一方の面に設け られ、反射層もしくは反射層と記録層に記録されている 情報の内容を表示可能であって、第1の樹脂層と樹脂基 板との間に生じる応力と釣り合う応力を樹脂基板との間 に提供可能な第2の樹脂層とを有する光ディスクと、所 定の波長の光を出射するレーザ素子と、開口数が0.8 5前後である対物レンズと、この対物レンズを、前記光 ディスクの前記反射層または記録層に対して、所定の相 対位置に位置させるレンズ保持機構と、前記レーザ素子 からの上記所定の波長の光を、前記対物レンズに案内す る任意個数の光学要素と、前記光ディスクの反射層で反 射された反射光を受光して光電変換することで、前記対 物レンズを移動すべき方向および移動量を算出可能な変 化量を出力する任意個数のフォトディテクタと、を有す ることを特徴とする光ディスク装置において、前記レン ズ保持機構は、前記対物レンズを、前記対物レンズの作 用により所定の集束性が与えられた前記レーザ素子から の光を前記光ディスクの反射層または記録層に集光可能 に、前記光ディスクの前記第1の樹脂層の表面に対して 1 mm未満の距離で対向させるとともに、前記対物レン ズは、情報の再生時には、前記光ディスクの反射層また は記録層で反射された光を取り込んで前記フォトディテ クタが受光可能に、前記光学要素に向けて案内し、情報 の記録時には、前記光学要素により伝達された前記レー ザ素子からの光を前記記録層に集光することを特徴とす る光ディスク装置ならびに情報記録再生方法を提供する ものである。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明 の実施の形態について詳細に説明する。

【0019】図1は、この発明の一実施例である記録密度の高い光ディスクであって、再生用の光ディスクの一例を示す概略断面図である。

【0020】図1に示す光ディスク10は、外径が12

Ommで、内径が15mmで、厚さが1.2mm±0. 03mmであり、既に普及しているCD規格やDVD規 格の光ディスクと同じ寸法である。

【0021】光ディスク10は、所定の厚さ、例えば厚 さが概ね1.0mmである樹脂基板11を有している。 樹脂基板11の一方の面には、ピット列(プリピット) 12が予め形成されている。

【0022】ピット列12は、例えば厚さ70nmのア ルミニウムの薄膜からなり、ピット列12および樹脂基 板11の概ね全面を覆う反射膜13により覆われてい る。

【0023】反射膜13には、反射膜13の全面を覆う ように設けられた光硬化性 (紫外線硬化型)接着剤であ る接着層14を介して、表面カバー15が接着されてい る。従って、接着層14と表面カバー15とにより、カ バー層16が定義される。

【0024】なお、表面カバー15と接着層14とを足 し合わせた厚さは、概ね0.1mmで、表面カバー15 の厚さは、例えば  $0.075 \,\mathrm{mm} \,(75 \,\mathrm{\mu m}) \,\mathrm{であり}$ 、 接着層14の厚さは、カバー層16の厚さの1/2より も薄い0.025mm(25µm)である。また、表面 カバー15は、例えばポリカーボネート(PC)により 形成される。

【0025】樹脂基板11のピット列12と反射膜13 が設けられている側と反対の側の面には、例えばアルミ ニウムの薄膜であって、反射膜13と実質的に等しい厚 さが与えられ、反射膜13と同様に作用する第2の反射 膜17が形成されている。

【0026】第2の反射膜17には、表面カバー15と 反射膜13との接着に利用される接着層14と実質的に 等しい組成が与えられた光硬化性(紫外線硬化型)接着 剤である第2の接着層18を介して、表面カバー15と 概ね等しい厚さに定義され、ピット列12として予め記 憶されている情報の内容を示すラベル19が予め印刷さ れているラベル付き樹脂層20が、貼りつけられてい る。なお、第2の接着層18とラベル付き樹脂層20と により、反り防止背面カバー21が定義される。また、 この例では、ラベル付き樹脂層20の厚さは、概ね0. 075mm (75μm)で、第2の接着層18の厚さ は、ラベル付き樹脂層20の厚さの1/2よりも薄い 0.025mm(25μm)であり、ラベル付き樹脂層 20と第2の接着層18とを足し合わせた厚さは、概ね 0.1 mmである。また、ラベル付き樹脂層20には、 好ましくは、例えば表面カバー15と組成の等しいポリ カーボネートが用いられる。

【0027】このように、図1に示した光ディスク10 は、樹脂基板11の表裏、すなわちピット列12が形成 されている面ならびにその反対側の面のそれぞれに、反 射膜および第2の反射膜13,17と、組成が同じ接着 剤からなる接着層および第2の接着層14,18とが設 50 また、表面カバー15は、例えばポリカーボネートによ

けられて、概ね等しい厚さのラベル付き樹脂層20と表 面カバー15とが接着されることにより、主として時間 や環境等の変化に依存して収縮や伸長の程度が変化する 接着層および第2の接着層14,18の相互の内部応力 が概ね等しく制御されるので、接着層14の硬化時の影 響により、表面カバー15が大きく反ることが防止され

8

【0028】また、ラベル付き樹脂層20は、光ディス ク10に記録されている情報の内容を、ユーザに、一目 でわからせることができる。なお、ラベル付き樹脂層2 0に予め印刷されるラベル19は、図1に点線(19 )で示すように、第2の接着層18と接する(ディス) ク10の内面)側に設けられてもよい。

【0029】ところで、光ディスク10内に応力を発生 する要因は、接着層14が主であるため、ラベル付き樹 脂層20とピット列12側に設けられる表面カバー15 とは必ずしも全く同一組成のポリカーボネートである必 要はなく、ラベル19を印刷する際の印刷のしやすさ (印刷特性)を考慮して、厚さや材質を、適宜変更する ことも可能である。なお、ラベル19は、必ずしも、文 字等である必要はなく、図形や記号または単なる着色の みであってもよい。

【0030】図2は、図1に示した光ディスクであっ て、書き込み可能な光ディスクの一例を示す概略断面図 である。

【0031】図2に示す光ディスク70は、外径が12 Ommで、内径が15mmで、厚さが1.2mm±0. O3mmであり、既に普及しているCD規格やDVD規 格の光ディスクと同じ寸法である。

【0032】光ディスク70は、所定の厚さ、例えば厚 さが概ね1.0mmである樹脂基板21を有している。 樹脂基板21の一方の面には、プリピットからなる信号 列とグルーブ22が予め形成されている。

【0033】プリピットからなる信号列とグルーブ22 は、所定の厚さのアルミニウムの薄膜からなり、プリピ ットからなる信号列とグルーブ22および樹脂基板21 の概ね全面を覆う反射膜13により覆われている。

【0034】反射膜13には、反射膜13の全面を覆う ように設けられた記録膜24が所定の厚さに形成されて 40 いる。なお、記録膜24は、例えばGeSbTe合金で あり、所定の厚さの誘電体保護膜25により覆われてい る。

【0035】誘電体保護膜25の全面には、光硬化性 (紫外線硬化型)接着剤である接着層14により表面カ バー15が接着されている。従って、接着層14と表面 カバー15とにより、カバー層16が定義される。

【0036】なお、表面カバー15と接着層14とを足 し合わせた厚さは、概ね0.1mmで、表面カバー15 の厚さは、例えばO. 075mm (75µm)である。

り形成される。

【〇〇37】樹脂基板21のプリピットからなる信号列 とグルーブ22と反射膜13が設けられている側と反対 の側の面には、例えばアルミニウムの薄膜であって、反 射膜13と実質的に等しい厚さが与えられ、反射膜13 と同様に作用する第2の反射膜17が形成されている。 【0038】第2の反射膜17には、表面カバー15と 反射膜13との接着に利用される接着層14と実質的に 等しい組成が与えられた光硬化性(紫外線硬化型)接着 剤である第2の接着層18を介して、表面カバー15と 10 概ね等しい厚さに定義され、光ディスク70に記録され た情報の内容を表示することのできる表示面29が形成 されている表示面付き樹脂層30が、貼りつけられてい る。なお、第2の接着層18と表示面付き樹脂層30と により、反り防止背面カバー31が定義される。

【0039】また、この例では、表示面付き樹脂層30 の厚さは、概ね0.075mm(75μm)で、表示面 付き樹脂層30と第2の接着層18とを足し合わせた厚 さは、概ね0.1mmである。また、表示面付き樹脂層 30には、好ましくは、例えば表面カバー15と組成の 等しいポリカーボネートが用いられる。

【0040】このように、図2に示した光ディスク70 は、樹脂基板21の表裏、すなわちグルーブ22が形成 されている面ならびにその反対側の面のそれぞれに、反 射膜および第2の反射膜13,17と、組成が同じ接着 剤からなる接着層および第2の接着層14,18とが設 けられて、概ね等しい厚さの表示面付き樹脂層30と表 面カバー15とが接着されることにより、主として時間 や環境等の変化に依存して収縮や伸長の程度が変化する 接着層および第2の接着層14,18の相互の内部応力 が概ね等しく制御されるので、接着層14の硬化時の影 響により、表面カバー15が大きく反ることが防止され る。

【0041】また、表示面付き樹脂層30は、光ディス ク70に、ユーザにより記録された情報の内容を、ユー ザが記録(表示)可能であるから、ユーザが、光ディス ク70に記録されている内容を把握し、その内容を示す 表示を、鉛筆やサインペン等により書き込むことによ り、光ディスク70に記録された情報の内容を、一目で わからせることができる。

【0042】なお、光ディスク70内に応力を発生する 要因は、接着層14が主であるため、表示面付き樹脂層 30とプリピットからなる信号列とグルーブ22側に設 けられる表面カバー15とは必ずしも全く同一組成のポ リカーボネートである必要はなく、表示面29を形成す る際の形成の容易さ(印刷特性)を考慮して、厚さや材 質を、適宜変更することも可能である。なお、表示面2 9が不透明な粗面に加工されている場合には、鉛筆等に よる書き込みと消去が可能である。

【0043】図3は、図1および図2に示した光ディス 50 【0048】偏光ビームスプリッタ137により分離さ

クに情報を書き込み、あるいは図1に示した光ディスク から情報を再生可能な光ディスク装置 (情報記録再生装 置)の例を示す概略ブロック図である。

【0044】図3に示す光ディスク装置101は、記録 密度の高い光ディスク10(70)の所定の位置、すな わちピット列12またはグルーブ22に所定の波長、例 えば400 nmの波長のレーザビームしを集光する対物 レンズ131を有している。なお、対物レンズ131 は、所定の集束力が与えられた第1および第2のレンズ 131aおよび131bが積層された複合レンズであ る。また、第1および第2のレンズ131a, 131b により提供される対物レンズ131としての合成開口数 (単レンズの開口数と同一である) NAは、表面カバー 15の厚さが0.1mmであることを考慮して、0.8 ないし0.9に設定されている。

【0045】対物レンズ131には、折り返しミラー1 32により、半導体レーザ(レーザ素子)133からの 波長400nmのレーザビームLが入射される。

【0046】折り返しミラー132にレーザビームしを 入射可能な位置には、レーザ素子133から放射された レーザビームLをコリメートするコリメートレンズ13 4、レーザビームしに、所定の回折成分を与える回折格 子(グレーティング)135、光ディスク10(70) へ向けられるレーザビームしに所定の特性を与えるん/ 2板(HWP) 136、レーザ素子133から光ディス ク10(70)へ向けられるレーザビームしと光ディス ク10(70)の反射膜13で反射された反射レーザビ ームし を分離する偏光ビームスプリッタ137、光デ ィスク10(70)へ向かうレーザビームしの直径を増 大するための任意個数の光学要素の組み合わせであるビ ームエキスパンダ138、光ディスク10(70)へ向 けられるレーザビームLと反射された反射レーザビーム L ~ とのアイソレーションを整合するためのλ/4板 (QWP) 139、およびダイクロイックミラー140 (図3では平面的に示されている)等が、順に設けられ ている。

【0047】偏光ビームスプリッタ137のレーザ素子 133側の面で光ディスク10(70)に向かうレーザ ビームしの一部が反射される方向には、その反射された 40 一部のレーザビームを受光して光電変換し、レーザ素子 133から放射されたレーザビームLの光強度をモニタ するためのフォトディテクタ141が設けられている。 なお、フォトディテクタ141の受光面の図示しないカ バーガラスで再び反射されたレーザビームの一部が、レ ーザ素子133や以下に説明する再生用のフォトディテ クタ144に入射することのないように、フォトディテ クタ141は、レーザ素子133から光ディスク10 (70)に向かうレーザビームしの主光線に対して、任 意の角度だけ傾けた状態で配置されている。

れた反射レーザビームし、が案内される方向には、反射 レーザビームし に所定の集束性を与える集束レンズ1 42、光ディスク10(70)に向かうレーザビームL に回折格子135を介して与えられた回折特性を利用し て反射レーザビームに所定の結像パターンを与えるホロ グラムプレート(HOE)143およびホログラムプレ ート143により所定の結像パターンが与えられた反射 レーザビーム L を受光して光電変換し、光ディスク1 O(70)に記録されている情報を再生するとともに、 光ディスク10(70)に設けられているピット列12 (反射膜13)またはグルーブ22(記録層24)と対 物レンズ131の相対的な位置関係を、所定の条件内に 設定するためのサーボ信号を生成するためのフォトディ テクタ144が設けられている。

【0049】図3に示した光ディスク装置101におい ては、レーザ素子133から放射されたレーザビームL の光強度は、フォトディテクタ141により検出された 光強度に基づいてAPC回路152からレーザビームL の光強度の変動がレーザ駆動回路151にフィードバッ クされることで、管理される。

【0050】レーザ駆動回路151には、記録すべき情 報が入力された場合に、レーザ素子133から出力され る記録用レーザビームの光強度を記録すべき情報に応じ て強度変調するための記録信号発生器153が接続され ている。

【0051】フォトディテクタ144は、光ディスク1 0(70)の記録面で反射され、対物レンズ131によ り断面が概ね平行に変換され、ダイクロイックミラー1 40、QWP139、ビームエキスパンダ138、偏光 ビームスプリッタ137、集光レンズ142、およびホ 30 ログラムプレート143を順に伝達された反射レーザビ ームL を受光して光電変換し、後段に接続されている 増幅器154に、受光した反射レーザビームし「の光強 度およびパターンに応じた信号を出力する。なお、フォ トディテクタ144で光電変換され、増幅器154で所 定のレベルまで増幅された信号は、図示しないフォーカ スエラー検出回路、トラックエラー検出回路および再生 データを保持する図示しないバッファメモリ等に出力さ れる。

【0052】対物レンズ131は、図示しないフォーカー スエラー検出回路ならびにトラックエラー検出回路から 出力されたフォーカスエラー量とトラックエラー量に基 づいて、図示しないフォーカス制御コイルおよびトラッ ク制御コイルに、所定の方向および大きさの駆動電流が 供給されることで、光ディスク10(70)のピット列 12あるいはグルーブ22に対してフォーカスロックさ れるとともに、ピット列12あるいはグルーブ22の中 心をトレース可能に、光ディスク10(70)との位置 関係が制御される。

01では、対物レンズ131の開口数NAは、0.8~ 0.9であるから、再生信号の品質は、光ディスク10 (70)の反りに対して、非常に敏感である。また、対 物レンズ131と光ディスク10(70)との間の距離 も定常状態で1mm以下となり、光ディスク10(7) 0)が回転される際の面ぶれの影響も受けやすい。 【0054】このため、ピット列12(反射膜13)あ

12

るいはグルーブ22(記録層24)とレーザビームしの 入射側との間の距離であるカバー層16の厚み (表面カ 10 バー15の厚さと接着層14の厚さを足し合わせたも の)が、概ね0.1mmである高密度記録可能な光ディ スク10(70)においては、光ディスク10(70) に許容される反りは、光ディスク10(70)の半径 (60mm)に対して0.3mm以下、より好ましく は、面ぶれを考慮して、0.1mm以下に抑える必要が ある。

【0055】この発明では、厚さが概ね0.1mmの表 面カバー15を、光硬化樹脂である接着層14により樹 脂基板11(21)に接着することで、ピット列12 (反射膜13) またはグルーブ22(記録層24) が設 けられている情報面を覆う一方で、情報面と反対の側の 面に、表面カバー15と厚さの等しいラベル付き樹脂層 20または表示面付き樹脂層30(反り防止背面カバー 21(31))を、接着層14と概ね組成が等しい接着 剤からなる第2の接着層18により接着したので、樹脂 基板11(21)の表裏で表面カバー15を貼りつけた (カバー層16を設けた)ことによる内部応力のバラン スがとれ、樹脂基板11(21)の表裏で発生する反り の大きさが釣り合うので、光ディスク10(70)に、 限度を越える反りが生じることが防止される。

【0056】図4は、図1に示した光ディスクの変形例 を説明する概略図である。なお、図1を用いて前に説明 した構成と同一の構成には同じ符号を附して、詳細な説 明を省略する。

【0057】図4に示すように、再生用の光ディスク1 10においては、例えば厚さが概ね1.0mmである樹 脂基板11の一方の面に、ピット列12が予め形成され ている。ピット列12は、アルミニウムの薄膜からな り、ピット列12および樹脂基板11の概ね全面を覆う 反射膜13により覆われている。反射膜13には、反射 膜13の全面を覆うように設けられた光硬化性(紫外線 硬化型)接着剤である接着層14を介して、表面カバー 15が接着され、接着層14と表面カバー15とによ り、カバー層16が定義される。なお、表面カバー15 と接着層14とを足し合わせた厚さは、概ね0.1mm で、表面カバー15の厚さは、例えば0.075mm  $(75\mu m)$ である。また、表面カバー15は、例えば ポリカーボネートにより形成される。

【0058】樹脂基板11のピット列12と反射膜13 【0053】ところで、図3に示した光ディスク装置1 50 が設けられている側と反対の側の面には、表面カバー1

5と反射膜13との接着に利用される接着層14と実質的に等しい組成が与えられた光硬化性(紫外線硬化型)接着剤である第2の接着層18を介して、表面カバー15と概ね等しい厚さに定義され、ピット列12として予め記憶されている情報の内容を示すラベル19が予め印刷されているラベル付き樹脂層20が、貼りつけられている。なお、第2の接着層18とラベル付き樹脂層20とにより、反り防止背面カバー121が定義される。

【0059】また、この例では、ラベル付き樹脂層20の厚さは、概ね0.075mm(75μm)で、ラベル 10付き樹脂層20と第2の接着層18とを足し合わせた厚さは、概ね0.1mmである。また、ラベル付き樹脂層20には、好ましくは、例えば表面カバー15と組成の等しいポリカーボネートが用いられる。

【0060】このように、図4に示す光ディスク110は、図1に示した光ディスク10に比較して、カバー層16(表面カバー15と接着層14)と反対の側の樹脂基板11に設けられる反射膜13が省略されたものである。すなわち、カバー層16と反対の側に設けられるアルミニウムの反射膜17は、アルミニウムと樹脂基板で20あるポリカーボネートとの密着が良好で、特に条件を特定しないが、ピット列12側の反射膜13が保護膜(この場合は、接着層14)で覆われることにより耐性が十分確保でき、収縮や伸長等の要因も低減可能である場合には、必ずしも必要ではなく、樹脂基板11の表裏で、応力のバランスが概ね等しくなることを条件に、省略することも可能である。

【0061】このように、図4に示した光ディスク110は、樹脂基板11の表裏、すなわちピット列12が形成されている面ならびにその反対側の面のそれぞれに、反射膜13と、組成が同じ接着剤からなる接着層および第2の接着層14,18とが設けられて、概ね等しい厚さのラベル付き樹脂層20と表面カバー15とが接着されることにより、主として時間や環境等の変化に依存して収縮や伸長の程度が変化する接着層および第2の接着層14,18の相互の内部応力が概ね等しく制御されるので、接着層14の硬化時の影響により、表面カバー15が大きく反ることが防止される。

【0062】図5は、図2に示した光ディスクの変形例を説明する概略図である。なお、図2を用いて前に説明 40 した構成と同一の構成には同じ符号を附して、詳細な説明を省略する。書き込み可能な光ディスクの一例を示す概略断面図である。

【0063】図5に示す通り、書き込み可能な光ディスク170は、厚さが概ね1.0mmである樹脂基板21の一方の面には、プリピットからなる信号列とグルーブ22が予め形成され、所定の厚さのアルミニウムの薄膜からなる反射膜13により覆われている。反射膜13には、反射膜13の全面を覆うように設けられた記録膜24が所定の厚さに形成されている。なお、記録膜24

14 は、例えばGeSbTe合金であり、所定の厚さの誘電体保護膜 25により覆われている。

【0064】誘電体保護膜25の全面には、光硬化性(紫外線硬化型)接着剤である接着層14により表面カバー15が接着され、接着層14と表面カバー15とにより、カバー層16が定義される。なお、表面カバー15と接着層14とを足し合わせた厚さは、概ね0.1 m mで、表面カバー15の厚さは、例えば0.075 mm (75  $\mu$ m) である。また、表面カバー15は、例えばポリカーボネートにより形成される。

【0065】樹脂基板21のプリピットからなる信号列とグルーブ22と反射膜13が設けられている側と反対の側の面には、表面カバー15と反射膜13との接着に利用される接着層14と実質的に等しい組成が与えられた光硬化性(紫外線硬化型)接着剤である第2の接着層18を介して、表面カバー15と概ね等しい厚さに定義され、光ディスク70に記録された情報の内容を表示することのできる表示面29が形成されている表示面付き樹脂層30が、貼りつけられている。なお、第2の接着層18と表示面付き樹脂層30とにより、反り防止背面カバー131が定義される。

【0066】また、この例では、表示面付き樹脂層30の厚さは、概ね0.075mm(75μm)で、表示面付き樹脂層30と第2の接着層18とを足し合わせた厚さは、概ね0.1mmである。また、表示面付き樹脂層30には、好ましくは、例えば表面カバー15と組成の等しいポリカーボネートが用いられる。

【0067】このように、図5に示した光ディスク17 0は、樹脂基板21の表裏すなわちプリピットからなる 信号列とグルーブ22が形成されている面ならびにその 反対側の面のそれぞれに、反射膜13と、組成が同じ接 着剤からなる接着層および第2の接着層14,18とが 設けられて、概ね等しい厚さの表示面付き樹脂層30と 表面カバー15とが接着されることにより、主として時間や環境等の変化に依存して収縮や伸長の程度が変化する接着層および第2の接着層14,18の相互の内部応力が概ね等しく制御されるので、接着層14の硬化時の 影響により、表面カバー15が大きく反ることが防止される。

0 【0068】図6および図7は、それぞれ、図1および 図2を用いて前に説明した再生用光ディスクおよび書き 込み可能な光ディスクのさらに別の変形例を説明する概 略図である。なお、図1および図2を用いて前に説明し た構成と同一の構成には同じ符号を附して、詳細な説明 を省略する。

【0069】図6に示すように、再生用の光ディスク2 10においては、例えば厚さが概ね1.0mmである樹 脂基板11の一方の面に、ピット列12が予め形成され ている。ピット列12は、例えばアルミニウムの薄膜か 50 らなり、ピット列12および樹脂基板11の概ね全面を 覆う反射膜13により覆われている。

【0070】反射膜13には、反射膜13の全面を覆う ように所定の厚さに堆積され、その後硬化された光硬化 性(紫外線硬化型)樹脂であるカバー層216が形成さ れている。なお、カバー層216の厚さは、概ね0.1 mmである。

【0071】一方、樹脂基板11のピット列12と反射 膜13が設けられている側と反対の側の面には、カバー 層216と実質的に等しい組成または硬化時の内部応力 の大きさがカバー層216と概ね同一となるような特性 10 が与えられた光硬化性 (紫外線硬化型) 樹脂が所定の厚 さに堆積されて硬化された反り制御層220が形成され ている。なお、反り制御層220には、例えば印刷によ り、あるいはラベル等が貼りつけられることにより、ピ ット列12に予め記録されている情報の内容を示す文字 列や絵文字もしくは記号および識別符号等が提供され る。

【0072】上述した反り制御層220は、引き続き印 刷されるラベル221を印刷する際の印刷特性に影響を 与えないものであれば、光透過については、透明でも不 20 透明でよく、その厚さも必ずしもカバー層216と同等 でなくともよい。但し、反り制御層220は、自身が硬 化する際に生じる内部応力の大きさがカバー層216が 硬化する際に生じる内部応力と概ね釣り合うことがで き、樹脂基板11の表裏で、反りをキャンセルできるこ とが要求されることはいうまでもない。

【0073】このように、図6に示した光ディスク21 Oは、樹脂基板11の表裏すなわちピット列12が形成 されている面ならびにその反対側の面のそれぞれに、カ バー層216と、カバー層216と組成が実質的に等し いか硬化時の内部応力がカバー層216と概ね等しくな るような特性が与えられた光硬化性樹脂からなる反り制 御層220とが設けられているので、主に時間や環境等 の変化に依存して収縮や伸長の程度が変化するカバー層 216に生じる内部応力をキャンセルでき、光ディスク 210が大きく反ることを抑止できる。

【0074】図7に示す書き込み可能な光ディスク27 Oは、厚さが概ね1. Ommである樹脂基板21を有 し、樹脂基板21の一方の面に、プリピットからなる信 号列とグルーブ22が予め形成された情報面には、所定 の厚さのアルミニウムの薄膜である反射膜13が設けら れている。反射膜13には、例えばGeSbTe合金で あり、反射膜13の全面を覆うように設けられた記録膜 24が所定の厚さに形成されている。なお、記録膜24 は、所定の厚さの誘電体保護膜25により覆われてい

【0075】誘電体保護膜25の全面には、光硬化性 (紫外線硬化型)樹脂が所定の厚さに堆積されて硬化さ れたカバー層216が設けられている。なお、カバー層 216の厚さは、概ね0.1mmである。

【0076】樹脂基板21のプリピットからなる信号列 とグルーブ22と反射膜13が設けられている側の面す なわち情報面と反対の側の面には、カバー層216と実 質的に等しい組成または硬化時の内部応力がカバー層2 16と概ね等しくなるような特性が与えられた光硬化性 (紫外線硬化型) 樹脂である表示面形成部(反り制御 層)230が形成されている。なお、表示面形成部(反 り制御層) 230の厚さは、例えば0.1mmである。 また、表示面形成部230は、光ディスク270に記録 した情報の内容を書き込み可能な印刷(粗面加工も可) が施される場合や情報の内容をプリントしたラベル (シ ール)類、例えば合成紙が貼りつけられる場合に応じ て、厚さが変更されてもよい。但し、表示面形成部23 0は、自身が硬化する際に生じる内部応力の大きさがカ バー層216が硬化する際に生じる内部応力と概ね釣り 合うことができ、樹脂基板21の表裏で、反りをキャン セルできることが要求されることはいうまでもない。

16

【0077】このように、図7に示した光ディスク27 0は、樹脂基板21の表裏すなわちプリピットからなる 信号列とグルーブ22が形成されている面ならびにその 反対側の面のそれぞれに、光硬化性樹脂であるカバー層 216と、カバー層216と組成が実質的に等しいか硬 化時の内部応力が概ね等しくなるような特性が与えられ た光硬化性樹脂からなる表示面形成部(反り制御層)2 30とが設けられているので、主に時間や環境等の変化 に応じて収縮や伸長の程度が変化するカバー層216に 生じる内部応力をキャンセルでき、光ディスク270が 大きく反ることを抑止できる。

【0078】以上説明したように、この発明の光ディス クは、樹脂基板の一方の面である情報面側に設けられる カバー層による内部応力とバランスがとれるよう形成さ れた情報面の反対側の面に形成されるラベル付き樹脂層 (または表示可能樹脂層)を備えている。すなわち、カ バー層の内部応力と樹脂層の内部応力とのバランスがと られることにより、樹脂基板に比較して厚さの薄いカバ 一層が樹脂基板に貼り合わさられることで貼り合わせ面 に生じるカバー層が内側になるような内部応力(収縮応 力)により発生する反りが、情報面の反対側の面に形成 される樹脂層が硬化する際に生じる反りにより互いにキ ャンセルされるので各層が硬化した後の光ディスクの反 りも低減される。

【0079】このように、樹脂基板の表裏を、実質的に 同様のプロセスにより形成して、光ディスクの両面を概 ね対称な構造とすることで、樹脂基板と各層との間、特 に、樹脂層あるいは光硬化性樹脂が硬化する際の内部応 力により生じる光ディスクの反りを、光ディスクと対物 レンズとの間の距離が1mm以下となる開口数NAが 0.8ないし0.9の対物レンズを用いる光ディスク装 置に利用可能なレベルに低減できる。これにより、光デ 50 ィスクと対物レンズとの間の距離が1mm以下となる開

口数NAが0.8ないし0.9の対物レンズを用いる記 録密度の高い情報の記録およびその記録密度で記録され ている情報の再生が可能となる。

17

【0080】なお、樹脂基板と情報面側のカバー層との 間および樹脂基板と情報面と反対の側の樹脂層との間の 内部応力の発生が、主として接着剤からなる接着層で生 じると見なすことのできる(カバー層および樹脂層が接 着層よりも厚い)場合には、少なくとも接着剤からなる 2つの層を実質的に同一のプロセスで形成することによ り、内部応力が相互にキャンセルされ、反りの少ない光 10 ディスクが得られる。

【0081】また、情報面に設けられるカバー層の内部 応力をキャンセルするための樹脂層(接着層により接着 された樹脂層)を、光ディスクに記録されている情報の 内容を表示するラベル層(または光ディスクに記録した 情報の内容を表示可能な表示面層)としたことにより、 再生用の光ディスクでは、そのディスクのコンテンツ情 報を表示でき、また書き込み可能なディスクにおいて は、記録した情報の内容を表示(書き込み)可能であ る。なお、表示面層を、繰り返し記録が可能な書き込み 20 可能な録再型の光ディスクにおいては、鉛筆のような消 去可能な筆記用具で書き込むことのできる材質としたこ とは、何度も記録や消去を繰り返す可能性のある光ディ スクにおいて、重要である。

#### [0082]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、光ディスクの樹脂基板の一方の面である情報面をカ バーするカバー層に対し、樹脂基板の情報面とは異なる 他の一方の面に、光ディスクに記録されている情報の内 容を表示し、もしくは光ディスクに記録した情報の内容 30 9・・・レンズ系、 を書き込み可能なラベル機能付きの樹脂層を、カバー層 と実質的に等しいプロセスで、樹脂基板に対して対称も しくは対称に近い構成で設けたことにより、カバー層を 形成する際に生じる内部応力をキャンセルでき、反りに

代表される機械特性の良い光ディスクを得ることができ

18

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施の形態である光ディスクの一例 を説明する概略図。

【図2】図1に示した光ディスクとは異なる光ディスク の一例を説明する概略図。

【図3】図1および図2に示した光ディスクに情報を記 録し、また光ディスクから情報を再生する光ディスク装 置の一例を説明する概略図。

【図4】図1に示した光ディスクの変形例を説明する概

【図5】図2に示した光ディスクの変形例を説明する概 略図。

【図6】図1に示した光ディスクのさらに別の変形例を 説明する概略図。

【図7】図2に示した光ディスクのさらに別の変形例を 説明する概略図。

【図8】記録密度を高めた光ディスクに反りが生じる要 因を説明する概略図。

# 【符号の説明】

1 · · · 画素、

2 · · · 開口部、

3・・・フィールド間ブランキング期間。

4 · · · ナイキスト周波数以内のMTF、

5・・・折り返し歪み特性、

6・・・返し歪み・高解像度条件、

7・・・液晶表示パネル、

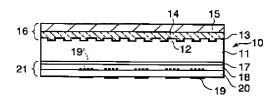
8・・・光源、

10・・・スクリーン、

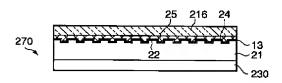
11・・・位置制御部、

12・・・表示装置基板への書き込み信号。

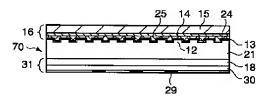
【図1】



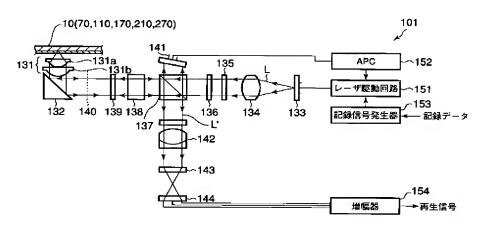
【図7】



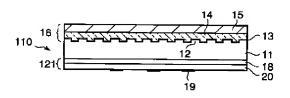
【図2】

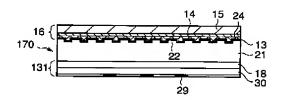


# 【図3】

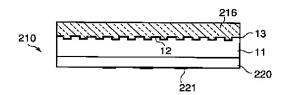


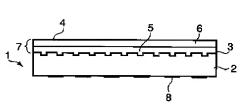
【図4】 【図5】





【図6】 【図8】





# フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G11B	7/24	535	G11B	7/24	535G
					535K
		538			538V
	7/12			7/12	

**PAT-NO:** JP02002367234A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 2002367234 A

TITLE: OPTICAL DISK AND OPTICAL

DISK DEVICE SUITABLE FOR

THIS OPTICAL DISK AND

INFORMATION RECORDING AND

REPRODUCTION METHOD

PUBN-DATE: December 20, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAIRA, KOZO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOSHIBA CORP N/A

**APPL-NO:** JP2001168620

APPL-DATE: June 4, 2001

INT-CL (IPC): G11B007/24 , G11B007/12

### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical disk which is capable of suppressing the warpage of the optical disk having a cover layer consisting of a photosetting resin and an optical disk device suitable for this optical disk as well as an information recording and reproducing

method.

SOLUTION: This optical disk 10 is constituted by providing the cover layer 16 for covering an information surface which is one surface of a resin layer 11 with a resin layer 20 with a label function capable of displaying the contents of the information recorded to the optical disk on the other surface different from the information surface of the resin substrate in constitution which is symmetrical with or nearly symmetrical with the resin substrate by a process substantially equal to the process for the cover layer.

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO